

全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2026]15 号

关于召开《半导体晶片位错成像的测试 X 射线形貌法》等 11 项 半导体材料标准工作会议的通知

各标委会委员、各起草单位及会员单位：

根据国家标准化管理委员会和工业和信息化部下达的关于标准制修订计划的文件精神，以及标委会工作安排，现定于 2026 年 8 月 19 日~21 日在江苏省无锡市召开半导体材料标准工作会议。现将有关事项通知如下：

一、会议内容和资料

会议将对《半导体晶片位错成像的测试 X 射线形貌法》等 11 项半导体材料标准进行讨论和预审（具体项目见附件）。请标委会委员、各项目的负责起草单位、参加起草单位和相关单位派代表参加会议，项目负责起草单位需携带标准资料。

各标准负责起草单位务必于 8 月 12 日前将标准稿件等发送至标委会秘书处邮箱（tc203sc2@cnsmq.com），由秘书处挂网征求意见。各相关单位可于 8 月 17 日之后在有色标准信息网（www.cnsmq.com）“标准制定工作站”栏目下载。

二、报到时间、地点及乘车路线

1、报到时间：2026 年 8 月 19 日全天。

2、报到地点：无锡海景壹号国际大酒店（江苏省无锡市滨湖区华庄街道观山路 52-56 号，0510-66550777）。

三、会务及联系人

本次会议由无锡华瑛微电子有限公司协办。

标委会秘书处：李素青 010-62565659 15652368697。

会议缴费、发票：孙紫微 010-62257692。

四、会议报名及缴费

请参会代表务必于 2026 年 8 月 12 日前登录会议报名系统（<http://www.ysmeeting.net>）注册、完善个人信息、住房需求及单位发票信息后报名。本次会议收取会议费 850 元/人，会议期间食宿统一安排，住宿费自理。为有效保障会议用房安排和会议资料的准备，8 月 12 日之后及现场缴费收取 1200 元/人。汇款请注明：8 月无锡半材会议（个人汇款请备注单位简称及参会代表姓名）。汇款账户信息如下：

收款单位：有色金属技术经济研究院有限责任公司

开户行：中国光大银行北京中关村支行

账号：0875 0812 0100 3010 18526

附件：讨论和预审的标准项目

二〇二六年七月二十二日

抄报：全国半导体设备和材料标准化技术委员会



附件:

会议讨论和预审的标准项目

序号	组别	计划文号及编号	项目名称	牵头单位	备注
1	第一组	国标委发（2026）10 号 20260501-T-469	半导体晶片位错成像的测试 X 射线形貌法	山东有研半导体材料有限公司	讨论
2		国标委发[2025]58 号 20255680-T-469	半导体晶片近边缘几何形态评价 第 4 部分：不完整区域局部平整度法 (PSFQR、PSFQD、PSBIR)	山东有研艾斯半导体材料有限公司	预审
3		国标委发（2026）10 号 20260503-T-469	锗抛光片	安徽光智科技有限公司	预审
4		工信厅科函（2026）298 号 2026-0783T-YS	羧乙基锗倍半氧化物	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司	讨论
5		工信厅科函（2026）298 号 2026-0784T-YS	羧乙基锗倍半氧化物化学分析方法	云南临沧鑫圆锗业股份有限公司	讨论
6		工信厅科函（2026）298 号 2026-0782T-YS	硅多晶副产硅粉组分的测定 第 2 部分：硅含量的测定 X 射线荧光光谱法	内蒙通威高纯晶硅有限公司	讨论
7	第二组	国标委发（2026）10 号 20260520-T-469	太阳能电池用砷化镓基外延片	中山德华芯片技术有限公司	预审
8		国标委发（2026）10 号 20260529-T-469	砷化镓单晶位错密度的测试方法	广东先导微电子科技有限公司	预审
9		国标委发（2026）10 号 20260507-T-469	氧化镓外延片	中国电子科技集团公司第四十六研究所	预审
10		国标委发（2025）47 号 20254534-T-469	III 族氮化物半导体材料极性的测定 透射电子显微镜法	江苏第三代半导体研究院有限公司	预审
11		国标委发（2025）47 号 20254540-T-469	III 族氮化物半导体晶圆表面缺陷的测试 激光扫描法	江苏第三代半导体研究院有限公司	预审